Proceedings of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan (August 4 - 6, 2004, Funabashi Japan)

Test of multibunch beam extraction from LaB₆ photocathode

K.Kanno^{1,A)}, I.Sato^{B)}, K.Hayakawa^{B)}, T.Tanaka^{B)}, Y.Hayakawa^{B)}, A.Mori^{B)}, K.Nogami^{B)}

T.Sakai^{A)}, K.Ishiwata^{A)}, K.Nakao^{A)}

^{A)} Graduate School of Nihon University,

7-24-1 Narashinodai, Funabashi, 274-8501

^{B)} Laboratory for Electron Beam Research and Application, Institute of Quantum Science, Nihon University

7-24-1 Narashinodai, Funabashi, 274-8501

Abstract

A photocathode RF gun for Free Electron Laser (FEL) system covering wavelength from 0.3μ m to 0.8μ m is being developed at LEBRA of Nihon University. FEL lasing in the short-wavelength region requires an electron beam with a long pulse duration due to a small amplification gain. Therefore, the photocathode RF gun needs to generate multibunch electron beam with a long macropulse duration and high micoropulse repetition rate. Then LaB₆ which has long lifetime and small work function was experimented for generation long macropulse multibunch electron beam.

LaB₆によるマルチバンチ光電子発生試験

1. はじめに

自由電子レーザー、リニアコライダーや逆コンプ トン散乱X線源のような非常に質の良い電子ビーム が必要な装置の開発が活発である。そのような加速 器の高度利用のための高輝度電子源として、RF電子 銃の研究開発も活発に行われている。RF電子銃はDC 電子銃に比べ高電界加速が可能なため、電子のエネ ルギーが相対論領域になるまでの時間が短い。従っ て、空間電荷による影響が少なくでき、低エミッタ ンス電子ビームを得ることが可能である。日本大学 電子線利用研究施設(LEBRA)では、すでに赤外自 由電子レーザーの発振に成功し^[1]、現在では0.885 ~6.13µmにわたる発振波長領域を連続的に得ること に成功している。さらにLEBRAでは、0.3~0.8µmの 紫外-可視領域自由電子レーザーの利用も目指して いるが、この場合、現在よりさらに良質の電子ビー ムが必要になると考えられる。そこで、高周波電子 銃の開発が検討されている。本施設で計画している ような、紫外-可視光領域の自由電子レーザーは利 得が低いため、レーザーが飽和にいたるまでの時間 が長く、長マクロパルス電子ビームが必要である。 そのため本施設のリニアックは20µsと比較的長い値 になっている。しかし、このパルス幅を熱陰極RF電 子銃で実現しようとすると、高周波電場の逆加速位 相によるバックボンバードメントがおこり、電子放 出を不安定になり、マクロパルス幅を長くすること ができないと考えられる。そこで、高出力短パルス レーザーによって陰極を照射して得られる光電子を 利用する光陰極RF電子銃の開発を進めている。また、 自由電子レーザーを用いた実験は長時間にわたるた め、陰極寿命は充分に長くなければならない。

RF電子銃に使用できる光陰極材質は、銅などの寿 命が長い純金属陰極やCs₂Teなどの量子効率が大き いアルカリ系金属陰極などが使用されている。この 二種類の陰極は様々な施設で開発、研究が実施され ており成果を上げているが、純金属陰極では仕事関 数が高いのでレーザーシステムに負担がかかり、ア ルカリ系金属では寿命が短すぎ、本施設で使用する ことは難しい。そこで、本施設ではLaB₆の仕事関数 の低く、活性化が容易であるなどの優れた特長に着 目し高輝度マルチバンチ電子ビーム発生用の陰極と して検討している。

2. 要求性能

自由電子レーザーの利得はピーク電流に比例し、 波長の二乗に比例する。従って紫外や可視光などの 短波長の自由電子レーザーでは、赤外領域に比べ非 常に利得が小さくなり、50A以上の大きなピーク電 流が必要と考えられる。また、利得が小さくなると 自由電子レーザーが飽和に達するまでの時間が長く なり、マクロパルス幅が長い電子ビームが必要とな る。このように短波長FELは大電流・長マクロパル ス電子ビームが必要である。LEBRAの短波長FEL計画 は0.3~0.8µmの紫外-可視光領域でリニアックは 20µsと長いマクロパルス幅で運転をしている。 従って、LEBRAの紫外-可視光領域FELにはマクロパ ルス幅20µsの大電流、低エミッタンス電子ビームが 必要で、つまり20µsのマルチバンチ電子ビームが必 要となる。

¹ E-mail: tekkamen@lebra.nihon-u.ac.jp

3. LaB₆陰極の特徴

LaB₆は電子ビーム描画装置や電子顕微鏡用電子銃 の熱陰極として用いられているが、DUKE大学の蓄 積リング用の電子銃では光陰極として使用されてい る^[2]。酸化物についで低い仕事関数を持ち、 Nd:YAGレーザーの第三高調波(波長355nm)の一 光子吸収による光電子励起が可能である。純金属の 仕事関数は4~6eV程度で、Cs₂Teは3.6eVである。 従って、Nd:YAG レーザーの場合、第四高調波 (266nm)を照射する必要がある。この波長を得る 際にさらにレーザーパワーが小さくなるので効率が 悪い。また、活性化操作が酸化物や単原子層陰極陰 極に比べて容易でありイオン衝撃や残留気体の影響 も受けにくく、酸化物のように一旦活性化したあと で大気にさらしてしまうと、その後は使用できなく なるということはない。B₂O₃やLaBO₄など、表面の 酸化物の蒸気圧がLaB₆に比べ高いので、1200℃に加 熱することで容易に除去が可能。従って常に高温に すると洗浄表面に近い状態が保てる。光陰極では熱 電子放出を抑える必要があるのであまり高温にはで きないが、使用する前に加熱による脱ガスをするこ とで洗浄表面が得られる。高量子効率のアルカリ系 金属や酸化物陰極の耐久性はあまり高くないが、 LaB₆は2710℃と高融点物質であり、レーザー照射に 対する耐久性が高い。これらの特徴は長マクロパル スマルチバンチ光電子ビーム生成用陰極として期待 できる。

4. 光電子励起用レーザーシステム

LaB。光陰極用ドライブレーザーとして光電子励起 用ドライブレーザーはNd:YAGレーザーの第三高調波 が使用可能である。Nd:YAGレーザーはレーザー加工 などでよく使用される赤外高出力固体レーザーで、 熱伝導や熱への耐性が強く、強い光を励起すること ができる。また、十数ps程度の短パルス発振が可能 でバックボンバードメントがおきない程度のバンチ した電子ビームの励起が可能である。このシステム はLIGHTWAVE社のCW-Modelocked Nd:YAGレーザー発 振器で得られた、波長1064nm、ミクロパルス幅50ps、 繰り返し89.25MHzのレーザー光を、POSITIVELIGHT 社のNd:YAG増幅システムを用いて増幅している。本 施設のリニアックはマクロパルス幅20µs、繰り返し 12.5Hzであるため、この増幅システムのポッケルス セルによりパルス切り出しをしている。また、波長 355nmの光を得るため波長変換素子LBOとBBOを使用 している。このレーザーシステムより平均1W程度の 出力が得られる。

5. 実験概要

5.1 実験内容と構成

マルチバンチ光電子ビーム測定を二極管構造にし て行った。図1に実験装置の構成図を示す。 Nd:YAGレーザーシステムから得られる355nmの光 を真空度10⁻⁸Torr台に保たれた真空チェンバー内の 陰極に照射する。図2にLaB₆陰極を示す。本実験で 使用する単結晶LaB。陰極はAPTECH社のCAMBRIDGEマ ウントの直熱型熱陰極で、直径2mmのボタン型であ る。結晶面は仕事関数が2.6eVと小さい[100]面であ る。レーザーを陰極面に垂直に照射するために陽極 には図3に示すような切かきがある。これにより、 陰極面に対して全角度で照射することが可能である。 量子効率の角度依存を測定できるようにするためで ある。陰極-陽極間のギャップ長は3mmである。 チェンバーをアースとし、アースに対して陽極に最 大3kVの静電位をかけることができる。また、陰極 はアースに対して電気的に浮いている。これは光電 子電流を陰極とアースの間に設置したシャント抵抗 に流れる電流として測定するためである。この電流 は1GHz、最大5Gs/sのTektronixTDS5104を用いて観 察する。また、比較のためのレーザー光はNd:YAG レーザーシステムの下流のミラーでできる裏面反射 がある。この光は使用する光の軌道から完全に外れ ている。そこで、この光をフォトダイオードで検出 し、オシロスコープで観察する。陰極ヘヒーター電 力を投入するための電源と陰極アッセンブリとの間 には、ヒーター電源に光電流が流入しないように、 チョークトランスとコンデンサーを取付けた。



図1. 実験装置構成図。励起レーザーは陽極 の切りかきを通り、LaB₆陰極表面に垂直に入 射する。チェンバー内の真空度は10⁻⁸Torrに保 たれている。

Proceedings of the 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 29th Linear Accelerator Meeting in Japan (August 4 - 6, 2004, Funabashi Japan)



図2.単結晶LaB6光陰極。直熱型LaB₆陰極 を光陰極として使用した。そのためヒー ター電力を供給するフィードスルーのある アッセンブリとなっている。



図3. 陽極形状と陽極の陰極に対する配置。陰極に対して正面入射のみならず、光 電子励起レーザーの照射角度を変えること が可能な形状になっている。

5. マルチバンチ光電子ビーム発生試験

図1の装置構成で得られた光電子電流波形を図4 に示す。現在のところ光軸が完全にあっておらず、 レーザーの位置不安定性が顕著に表れる状態にある。 そのため観測される光電子電流波形も不安定である。 光電子電流波形のマクロパルス先頭部で光電子が観 測されていない原因はレーザーの不安定性のためで あると考えられる。ミクロパルス構造はレーザーと 同じ周期で現われている。パルス幅が拡がり、アン ダーシュートが観測されているが、50psと非常に高 速の現象であるため、リード線のインダクタンスな どの影響が出ていると考えられる。



図4. 光電子電流測定結果。上段がマクロパル ス波形、下段が上段点線部の拡大図を示す。

6. まとめと今後の課題

Nd:YAGレーザーの第三高調波を単結晶LaB₆陰極に、陰極表面に対して垂直に入射し、長パルスマルチバンチ発生試験を行った。今後、光電子放出の角度依存性を調査する。また、同じホウ化物であるCeB₆陰極に関しても同様の実験を実施しLaB₆と比較検討をする。

参考文献

- [1] Y.Hayakawa, et al., "First Lasing of LEBRA FEL in Nihon University at a wavelength of 1.5 μm", Proceedings of the 23rd International Free Electron Laser Conference and 8th FEL User's Workshop (Darmstadt, Germany 2001.8), Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A483(2002) 29-33.
- [2] P.G.O'Shea, et al., "Single bunch injection system for an electron storage ring an RF photoinjector", Appl. Phys. Lett. 73, 411(1998)